

DIN ISO 10110-7:2009-06 (D)

Optik und Photonik - Erstellung von Zeichnungen für optische Elemente und Systeme - Teil 7: Oberflächenunvollkommenheiten (ISO 10110-7:2008)

Inhalt	Seite
Nationaler Anhang NA (informativ) Literaturhinweise	4
1 Anwendungsbereich	5
2 Normative Verweisungen	6
3 Begriffe	6
4 Angabe von Zeichnungen	8
4.1 Allgemeines	8
4.2 Flächen-Methode (beeinträchtigte Fläche) für optische Elemente und Baugruppen	8
4.2.1 Oberflächenunvollkommenheiten	8
4.2.2 Unvollkommenheiten mit einer kleineren Stufenzahl	10
4.2.3 Häufungen von Oberflächenunvollkommenheiten	10
4.2.4 Prüfverfahren	11
4.3 Angabeort	11